## トピックス

### 蛍光 X 線ホログラフィーによる group−V doped CdTe 中の点欠陥の直接観察

永岡 章

宮崎大学工学部 〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西 1-1

要旨 テルル化カドミウム(CdTe)は、太陽電池材料として20%以上の変換効率と低コスト化、大面積化、軽量・フレキシブル化の強みを持ち、米国を中心に実用化されている。1950年代から研究開発されている材料であるが近年太陽電池性能を飛躍的に向上させる技術として Cd−rich 組成下での group-V ドーピングが開発された。しかしながら、ドーピング活性化率が低いという課題があり、このメカニズムも不明な点が多い。本稿では、蛍光 X 線ホログラフィーによる group-V ドーピングに起因する点欠陥の直接観察を中心とした基礎研究と CdTe 太陽電池の現状、そして今後の展望を紹介する。

#### 1. はじめに

テルル化カドミウム(CdTe)に対する直感的なイメージは「有毒性」であろう。元素戦略の下に環境調和した材料開発が盛んに進められる一方で、有毒元素の化合物を対象とする日本国内の材料研究は激減している。しかしながら、有毒元素を含む材料は抜群の性能を有する機能材料の 宝庫である。例えば、HgCdTe赤外線センサー、Pb系ペロブスカイト太陽電池、Cd<sub>3</sub>As<sub>2</sub> 三次元ディラック半金属等が挙げられる。CdTe 材料も例にもれず、低コスト太陽 電池として主に米国において確固たる地位を築いている。

半導体材料における機能性の根幹は,組成制御やドーピ ング技術の組合せによる「点欠陥の協調・協奏現象」であ る。単一の欠陥もしくはそれらの複合体は,デバイス応用 の際の長期安定性にも直結している。したがって,異種元 素ドーピングによる置換性欠陥や組成制御による空孔や格 子間欠陥から構成されるナノ構造体を発見すれば,周期表 にない新元素として見なすことができ,新次元の機能性を 創出できる。

CdTe中の固有点欠陥は、2002年に米国立再生可能エネ ルギー研究所(NREL)のWeiグループによる理論計算 からTe空孔(V<sub>Te</sub>)がキャリアの再結合中心になると報 告されていた<sup>1)</sup>。Te-rich組成下でV<sub>Te</sub>欠陥を減少させる 事で再結合を低減させ、ライフタイムを向上させるアプ ローチが行われてきた。さらに600<sup>°</sup>C以上の薄膜成長が高 品質なCdTe吸収層や高効率デバイスに有用であると実験 的に理解されており、Cd-Te状態図の観点からも高温に おいてはTe-rich組成が支配的になる<sup>2)</sup>。Te-rich組成で の研究開発が進められていたが2013年に一石が投じられ た。理論計算技術の向上により、Weiグループが点欠陥 について再度検討すると**Fig.1**のようにV<sub>Te</sub>はむしろ浅い ドナー欠陥で、再結合中心となっていたのは Te-rich 組成 下で支配的な Cd サイトの Te アンチサイト欠陥(TeCd) という結果となった<sup>3)</sup>。さらに格子間 Te (Te<sub>i</sub>) について も、深い欠陥準位を持つことが明らかになった。実際に Wei グループは Cd-rich CdTe 多結晶が20 ns と Te-rich サンプルより10倍程度長いライフタイムを示すことを実 験的に確認している。Cd-rich 組成下における結晶成長を はじめとした基礎物性研究は、これまでほとんど報告がな かったため現在重要な研究課題の一つとなっている。

太陽電池の変換効率に直結するキャリア濃度制御につい て様々なドーピング方法が提案されてきたが、CdTe中の 低い正孔濃度(<10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>)は、これまで一貫した課題 であった。これはCdTeという材料において伝統的に Te-rich組成ありきの研究開発が行われてきた長年の背景 もある。点欠陥の観点から主な要因としてTe-rich組成下





での支配的なダブルアクセプターである Cd 空孔 (V<sub>cd</sub>), もしくは V<sub>Cd</sub>をCuドーパントで置換するCdサイトの Cu (Cu<sub>Cd</sub>) 置換欠陥が130-220 meV と大きな活性化エネ ルギー(欠陥準位)を示す点<sup>1,4)</sup>,裏面電極側からCuの拡 散によるドナー性格子間欠陥 (Cu<sub>i</sub>) が形成される事でキ ャリアが補償される点が挙げられる5)。Cu以外のgroup-I 元素ドーピング(LiやNa)でも格子間欠陥によるキャリ ア補償によって10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup> 以上の正孔濃度達成は困難であ る<sup>6)</sup>。前述の長いライフタイムが期待出来る Cd-rich 組成 下では,支配的な V<sub>Te</sub> を group-V 元素(P, As, Sb 等)で 置換し、アクセプター欠陥(例えば Te サイト As 欠陥: As<sub>Te</sub>)を支配的にする必要がある。Group-Vドーピング については基礎研究が少ないが、正孔濃度を向上する技術 として現在活発に研究開発が進んでいる。実際に我々の研 究グループにおいても、Cd-rich 組成 As 元素ドーピング した CdTe バルク単結晶成長を確立し<sup>7)</sup>, group-V ドーピ ングに関する基礎研究を実施している。点欠陥の構造等の 詳細については後述するが、P, As, Sb 元素ドーピングに よってこれまでのロードブロックであった低い正孔濃度 (<10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>)を改善し、10<sup>16</sup>-10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup>を達成してい 3<sup>8-10)</sup>。

本稿では、今後の太陽電池変換効率向上の鍵となるが、 未だに詳細が不明瞭な group-V ドーピングに起因する点 欠陥とその局所構造について、ドーパントの直接観察が可 能な蛍光 X 線ホログラフィー(XFH)から得られた結果 と CdTe 太陽電池の現状について紹介する。

#### 2. 蛍光 X 線ホログラフィーの意義

これまで CdTe 材料を含む II-VI 族化合物への group-V ドーピング関連の点欠陥に関する実験的研究は,その 結果を議論するために後述する理論研究に大きく依存して きた背景がある。この点欠陥に関する実験的知見が不足す る大きな原因は,ドーパント元素を3次元構造として直 接的に観察する事が困難なためである。X 線吸収微細構 造(XAFS)は,ドーパントに関する情報を提供する有用 なツールであるが,原子間距離の情報のみであり,解析す るために構造モデルの仮定が必要である<sup>11-13)</sup>。アトムプ ローブ・トモグラフィー(APT)は,結晶中ドーパント の3次元分布の観察に適用されるが,数十から数百ナノ メートルスケールにおけるドーパントのクラスター解析で ある<sup>14,15)</sup>。高解像度の透過型電子顕微鏡(TEM)ベース の測定においても,ドーパントのクラスター形成に関する 報告のみである<sup>14</sup>。

XFH 測定の意義は,構造モデルを仮定せず,約1nm 範囲内のドーパント周辺の3次元原子像が得られる点に ある。Fig.2に XFH 測定の原理を示す。基本的に光学ホ ログラフィーを原子レベルに応用したもので,参照波と物 体波の干渉を利用して原子配列を立体的に再構成する手法



Fig. 2 (Color online) The principle of X-ray fluorescence holography (XFH).

である。方位のそろった単結晶サンプルに、構成する元素 のX線吸収端よりも高いエネルギーのX線を照射する事 で、特定のエネルギーの蛍光 X 線が発生する。ここで、 入射 X 線のうち, 蛍光 X 線を発する元素(エミッター) に直接到達するものを参照波、周囲の原子に散乱されて到 達するものを物体波とみなす。参照波と物体波がエミッ ターの位置で干渉することで, 蛍光X線の強度がわずか に変調する。入射X線の角度を変化させて蛍光X線強度 変化を測定すると、このわずかな変調はホログラムとして 記録できる。得られたホログラムにはエミッター周りの原 子配列の情報が含まれており, Barton 法<sup>16)</sup>や SPEA-L1 法17)などの像再生アルゴリズムを適用することで、原子 像を得ることできる。実際の測定では入射 X 線の向きを 変えることは難しいため、単結晶試料と検出器を同時に動 かして相対的に入射方向を変化させている。信頼性のある 測定データを得るために、SPring-8などの大型放射光施 設の実験を実施している。XFH 測定の詳細については文 献<sup>18)</sup>を参照されたい。

#### 3. CdTe 太陽電池研究の現状

先述の通り、CdTe太陽電池の変換効率向上のために group-Vドーピングが必要であるが、それを議論する前 にこれまでのCdTe太陽電池の現状について紹介する。 Fig.3に示すようにCdTe薄膜太陽電池の基本構造は、ガ ラス基板の上に透明導電膜/n型バッファ層/CdTe薄膜吸 収層/裏面電極である(ガラス基板側から太陽光が入射す る superstrate型)。CdTe太陽電池モジュールは世界的な 市場で見ると存在感を発揮しており、発電容量は30 GW 以上で、主に米国を中心に世界中で数百万台のモジュール が設置されている。米国に本社を置くFirst Solar社は、 2005年の年間25 MWの製造ラインから、2026年までに年 間生産量25 GWの目標を掲げている<sup>19)</sup>。この目覚ましい 進歩は、モジュールの変換効率が約9%から19%と2倍以 上に向上したことを反映している<sup>20)</sup>。変換効率と生産規 模の向上によって、CdTe太陽光発電技術は大規模な投資



Fig. 3 (Color online) Schematic of CdTe solar cell (Superstrate structure).

を促進し、その結果、製造原価は1\$/W 以下を達成した ことで多くの化石燃料のコストよりも低くなってい る<sup>21</sup>)。さらに環境負荷の観点からも、Siモジュールの製 造には、発電電力 MWh あたり約67 kg CO<sub>2</sub> が必要である と推定されており、CdTe モジュールの場合、11 kg CO<sub>2</sub>/ MWh となる<sup>22</sup>)。

変換効率に着目すると, First Solar 社が小面積セルで 変換効率22%を達成している<sup>20)</sup>。これまでの変換効率向 上に寄与している主な技術は、(1)Te-rich 組成下で Na やCuのI族元素 (group-I) ドーピングによる吸収層の 正孔濃度向上,(2)CdS等のn型バッファ層の高抵抗化と 薄膜化 (>100 nm) による pn 接合と短波長側損失の改善, (3) CdCl2 熱処理による粒界のパッシベーションと結晶粒 成長促進が挙げられる。しかしながら主な改善点は短絡電 流密度 Jsc 向上に起因するもので、CdTe の材料としての ポテンシャルを引き出すというよりは関連する作製技術で 引き出したものである。その一つの証拠として、吸収層の 材料特性が大きく影響する開放電圧 Voc は、最高変換効 率セルで比較すると1993年から2020年まで840から880 mVと約30年で40mV程度しか向上していない20,23)。こ の Voc 値は, Shockley-Queisser 限界による理論値の60% 程度の値であり<sup>24)</sup>,低い正孔濃度<10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup> とナノ秒以 下の短いライフタイムに起因している。

現在主力のSi太陽電池や世界中で活発に研究されてい るペロブスカイト太陽電池の性能に匹敵するためには,開 放電圧の向上が必要不可欠である。近年 Te-rich 組成から の脱却(Cd-rich 組成)と group-Vドーピング技術によ ってこの開放電圧のバリアが打破されてきている。NREL と First Solar 社によって,開放電圧1VというCdTe太 陽電池も報告されている<sup>25)</sup>。しかしながら,group-V ドーピングによる正孔濃度制御についてのメカニズムは未 だ不透明な部分が多い現状がある。



Fig. 4 (Color online) The comparison of doping activation in group–V doped CdTe. The closed and open symbols indicate bulk single crystal and thin–film samples, respectively.



Fig. 5 (Color online) The conversion process between acceptor to AX center in group-V doped CdTe.

#### 4. Group-Vドーピングの現状

室温における Cd-rich 組成 CdTe 単結晶中の group-V ドーピングの活性化率(正孔濃度/ドーピング量)を Fig. 4 に示す。P, As, Sb 元素ドーピングによって正孔濃度10<sup>16</sup>-10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> を達成しているが活性化率は最大50%程度であ る。さらに薄膜多結晶サンプルにおいても同様の10<sup>16</sup>-10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup> オーダーの正孔濃度が報告されているが活性化 率は数%程度である<sup>26)</sup>。我々は単結晶サンプルを用いて group-V ドーピングにおける根本的な自己キャリア補償 プロセスの解明へアプローチしている。現在補償プロセス を担っている点欠陥として最も検討されているものは, II-VI 族化合物や III-V 族化合物中で報告されている格子 緩和に伴う準安定性欠陥 AX センターであり<sup>27,28</sup>, 主に理 論計算による研究から支持されている。

**Fig. 5**に CdTe 中の group-V ドーピングによる AX セン ターの格子緩和モデルを示す。Group-V ドーパントがホ スト原子(Te 原子)と置換すると,浅いアクセプター準 位を形成する。この準位は価電子帯の頂上より50-100 meV 程度の位置に存在するため<sup>10)</sup>,熱励起によって正孔 が供給される。一方でこの置換型ドーパントが格子緩和に よって大きく変位した位置にあると対称性が低下し,深い 局在準位 AX センターを形成し,正孔を捕獲してしまう。 AX センターに関する実験結果は,XAFS による構造解 析<sup>11-13)</sup>や光照射後の持続光伝導における過度応答といっ た間接的な証明<sup>8)</sup>のみである。

現在は、実験面と理論面からドーピング活性化率に関し てAX センター以外の補償プロセスも提案されている。 我々はAs や P 元素は高ドーピング領域では固溶限界を超 えてしまうため Cd<sub>3</sub>As<sub>2</sub> 異相が析出し、アクセプター形成 に寄与しない事を実証した<sup>9)</sup>(Fig. 6)。Fig. 4 に示す通り、 ドーピング量が10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup> 以上になると活性化率が1%以 下と激減する。理論計算からドーパント拡散プロセスに基 づいたAX センター形成<sup>29)</sup>やドーパント元素の格子間欠 陥に起因する補償プロセスも報告されている<sup>30)</sup>。しかし ながら、プロセスの実証は出来ていないため、今後更なる 研究が期待される。

#### 5. Group-V ドーピング起因の点欠陥評価

ドーピング濃度6.5×10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>の As-doped CdTe 単結 晶(サンプルA)における As Kα線を12.0 keV の入射エ ネルギーで測定したホログラム画像を **Fig. 7**に示す。低



Fig. 6 Precipitations of  $Cd_3As_2$  in CdTe under high group–V doping concentration.

ドーピング濃度サンプルにおいても明瞭な定常波が観察さ れている。本稿では、ドーピング濃度の異なるサンプル A とサンプルB(ドーピング濃度8.5×10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup>)から Asドーピングに起因する点欠陥構造について説明する。 XFH 測定より得られた両サンプル中の As 原子の1.6 Å 上 に位置する平面原子画像をそれぞれ Fig. 8a-b に示す。太 い実線内に明瞭な原子像が観察でき, CdTeの閃亜鉛構造 に由来する Te サイト As 原子 (As<sub>Te</sub> アクセプター欠陥) 周囲の Cd 原子位置を示している(Fig. 8c)。この直接観察 により、group-Vドーピングの狙い通りのAs<sub>Te</sub>置換アク セプター欠陥が両サンプル中で支配的であることが確認さ れた。Fig. 8a 中の細い実線内に原子像が観察されているこ とに注目する必要がある。ここで細い実線は、Cd サイト As 原子(Ascd ドナー欠陥)周囲の Te 原子位置に対応し ている(Fig. 8d)。したがって、サンプルAにはAscd 置換 ドナー欠陥の存在が示されている。サンプル B のドーピ ング濃度は、サンプルAよりも10倍高いにもかかわらず、 Fig. 8b では Ascd に対応するスポットの強度がはるかに弱 くなっている。これらの結果から group-V ドーピングの 課題である自己キャリア補償についてこれまで全く注目さ れてこなかった Ascd ドナー欠陥が関係している可能性が



Fig. 7 (Color online) As  $K\alpha$  hologram obtained from sample A recorded at the incident X-ray energy of 12.0 keV.



Fig. 8 (Color online) Reconstructed atomic images of the plane situated at 1.6 Å above the As atom in (a) sample A, and (b) sample B, respectively. Solid and thin-solid circles indicate the expected positions of the Cd and Te atoms around the  $As_{Te}$  and  $As_{Cd}$  sites, respectively. (c), (d) Schematic illustrations of the  $As_{Te}$  and  $As_{Cd}$  sites in the CdTe matrix crystal structure, where the Cd and Te planes ~1.6 Å above these As sites are also shown.

ある。実際に、Ascdドナー欠陥の減少はキャリア補償の 減少につながり、ドーピング活性率は、サンプルA(24%)よりもサンプルB(30%)の方が高いことと良い一 致をしている。

先述の通り、CdTe中のgroup-Vドーピングにおける 自己キャリア補償は理論研究から準安定AXセンターに よるプロセスが支持されてきた。ただし、XFH測定によ る実験的な直接観察と解析から「AXセンターは支持でき ない結果」となった。スーパーセルサイズとスピン軌道結 合の影響に関する最新の理論研究では、AXセンターは不 安定であると予測されている<sup>31)</sup>。さらにCd-rich組成下で の格子間Cd(Cd<sub>i</sub>)欠陥は、自己補償のための潜在的なド ナー欠陥として考えることができる。さらにドーピングに 起因する格子間As(As<sub>i</sub>)とその複合欠陥もドナー欠陥と して自己補償につながる可能性がある<sup>30)</sup>。しかしながら、 XFH測定からこれらの補償を引き起こす欠陥の存在は確 認できなかった。

XFH 測定よりサンプルAとBの両サンプルにおいて Asドーピングに起因する点欠陥が観察できた。本稿では 詳細は省略するが、更なる点欠陥の情報を得るために電気 特性評価や光学特性評価を実施した8-10)。電気特性評価と して,ホール効果測定やアドミタンススペクトロスコピー の温度変化からアクセプター準位を評価した。両サンプル から50-70 meV の浅いアクセプター準位を検出し、これ はAsTe欠陥準位と決定した。サンプルAのみから240 meV の深いアクセプター準位を検出した。光学特性評価 として、フォトルミネッセンス測定から欠陥準位を評価し た。結果として、10-30 meVの浅いドナー準位を検出 し、これはAscd 欠陥準位と決定した。さらに、サンプル Aのみから1.33 eV で発光ピークを確認した。CdTeのバ ンドギャップ1.6 eV を考慮すると、この発光ピークは電 気特性評価より得られた240 meV の深いアクセプター欠 陥準位に対応している。

サンプルA中の深いアクセプター準位について更なる 情報を分析した。As<sub>Te</sub>およびAs<sub>Cd</sub>欠陥の第一原理計算か



Fig. 9 (Color online) Atomic configurations of (a)  $As_{Te}$  and (b)  $As_{Cd}$  defects, and (c)  $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$  defect complex derived from the first-principles calculations.

ら得られた原子配置図をそれぞれ Fig. 9a-b に示す。Fig. 9a において As<sub>Te</sub> 原子が理想的な位置に配置されているが, 周囲のCd原子がAs<sub>Te</sub>原子に向かってシフトしている。 つまり, As<sub>Te</sub>-Cdの結合長(2.57Å)は, Te-Cdの結合 長(2.80Å)よりも短くなっている。一方で, Fig. 9b に おいて As<sub>Cd</sub>-Te の結合長(3.18Å)は, As<sub>Te</sub>-Cd の結合 長と比べて〈111〉方向に約0.6 Å と大きくシフトしている。 電気特性と光学特性評価よりサンプルA中には3種類の 欠陥準位が観察されたため、As<sub>Te</sub>とAs<sub>Cd</sub>欠陥以外の欠陥 を考慮する必要がある。そこで我々は局所的な歪みに着目 し、特に CdTe 中の Te 原子周囲に歪を持つ重要なアクセ プター欠陥である  $V_{Cd}$  に注目した<sup>32)</sup>。Fig. 9c に示す通り, V<sub>Cd</sub>アクセプター欠陥は、As<sub>Cd</sub>ドナー欠陥とアクセプ ター複合欠陥(Vcd-Ascd)を形成する。さらに単純な Ascd 欠陥と比較して Ascd 原子の位置シフトがはるかに少 ない。

実験的に得られた欠陥準位について更なる裏付けを得る ために、VASPコードに実装されている PAW 法による 第一原理計算から欠陥形成エネルギーを求めた(Fig. 10)。 これまでの実験と理論計算結果の両面から  $As_{Te}$ 欠陥は浅 いアクセプターと決定づけられているため計算結果は省略 している。さらに局所密度近似関数は、半導体のバンドギ ャップを大幅に過小評価するため、Heyd-Scuseria-Ernzerhof (HSE06) ハイブリッド関数を用いた。理論計算 結果より、Cd-rich と Te-rich の両組成において  $As_{Cd}$ 欠 陥が32 meV の準位を持つ浅いシングルドナーである事を 明らかにした。 $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$ アクセプター複合欠陥は、ド ナー準位とアクセプター準位間の level repulsion により、  $As_{Cd}$ の位置が  $V_{Cd}$ の第一近接サイトから第三近接サイト まで変化するとき、欠陥準位が250-330 meV まで変化す



 $\label{eq:Fig. 10} \begin{array}{ll} \mbox{(Color online) Calculated formation energies of isolated} \\ \mbox{As}_{Cd} \mbox{ defect and defect complex } (V_{Cd} - As_{Cd}) \mbox{ as functions of the Fermi levels under (a) Cd-rich and (b) Te-rich conditions. The defect complexes with As}_{Cd} \mbox{ at the first-} (V_{Cd} - As}_{Cd} \mbox{ (I)}), \mbox{ second-} (V_{Cd} - As}_{Cd} \mbox{ (II)}) \mbox{ and third-} (V_{Cd} - As}_{Cd} \mbox{ (III)}) \mbox{ neighbor site of } V_{Cd}. \end{array}$ 

る深いシングルアクセプターである。 $As_{Cd}$ ドナー欠陥と  $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$ アクセプター複合欠陥の計算結果は、先述の実験結果と良い一致を示している。

シミュレーションより得られた  $As_{Cd}$ ドナー欠陥,  $As_{Te}$ アクセプター欠陥,  $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$ アクセプター複合欠陥それ ぞれの平面原子画像を Fig. 11に示す。これらの結果を組合 わせることで最終的に, Fig. 12に示すサンプル A の原子画 像が得られ, これは XFH 測定で得られた Fig. 8a と良い一 致を示した。実験と理論の両結果より,  $As_{Cd}$ ドナー欠陥 と  $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$ アクセプター複合欠陥の存在と欠陥準位を決 定した。XFH 測定を中心とした解析から, 長年 group-V ドーピングにおける自己キャリア補償の原因と言われてい た AX センターは不適として, 新たに浅い  $As_{Cd}$ ドナー欠 陥が影響していることを提案した。さらにドーピング活性 化率にも, 深い欠陥準位を持つ  $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$ アクセプター複



 $\begin{array}{ll} \mbox{Fig. 11} & (\mbox{Color online}) \mbox{ Simulated atomic images of (a) } As_{Te} \mbox{ defect,} \\ & (b) \mbox{ } As_{Cd} \mbox{ defect, and (c) } V_{Cd}\mbox{-} As_{Cd} \mbox{ complex in CdTe.} \end{array}$ 



Fig. 12 (Color online) Simulated atomic image by the combination of simple substitutional  $As_{Cd}$  and  $As_{Te}$  defects, and  $V_{Cd}$ - $As_{Cd}$  complex for the experimental atomic image of sample A shown in Fig. 8a.

合欠陥の存在が影響していることを明らかにした。

#### 6. 環境と健康への影響

CdTe 太陽光発電が今後世界中で普及し、社会へ受け入 れられるためには、潜在的な毒性の環境と健康への影響を 考える必要がある。First Solar 社は CdTe 太陽電池の リーディングカンパニーであるため、この問題について長 期間調査している。製造プロセス中の Cd 濃度評価では<sup>33)</sup>, 0.11 µg/m<sup>3</sup> であり、これは米国労働安全衛生庁(OSHA) の定める許容ばく露限界5µg/m<sup>3</sup>を十分下回っている。 さらにモジュール当りの空気中への Cd 排出量は9.56 µg/ m<sup>2</sup>, 製造中の廃水に含まれる Cd レベルは, 36.2 µg/m<sup>2</sup> である。これらの Cd 排出は, First Solar 社製のモジュー ル変換効率18.2%で考えると、発電量当たり空気中に52 g/GW と排水中に199g/GW となる。空気中と排水中の モニタリングに加えて,長期にわたる従業員の健康モニタ リングも実施されている34)。血液検査と尿検査では、従 業員のCd ばく露量はOSHAの基準値を下回っており, 非喫煙者の勤続年数に応じて統計的に優位な減少傾向を示 している。しかしながら、喫煙者の場合は血中の Cd 濃度 増加に影響している。

CdTe 太陽電池モジュールの懸念事項として、火災に巻 き込まれた際に発がん性物質が放出される可能性が挙げら れる35)。構造物火災が発生した場合、木材、金属板、断 熱材、樹脂外壁材、塗料、接着剤、家具、電子機器といっ た一般的な構成物からも発がん性物質や有毒物質は放出さ れている。そのため、CdTe 太陽電池が火災に巻き込まれ たとしても事実上、社会的に許容可能であると判断されて いる。実際 Si 太陽電池モジュールの大部分はポリマー/プ ラスチックのバックシートを利用しており、不完全燃焼の 条件下では有毒物質や発がん性物質を放出する。First Solar 社は、使用済み CdTe 太陽電池モジュールのリサイク ルも注力しており、専用工場を運営している。製造時に廃 棄された部品や廃棄されたモジュールから Cd, Te, ガラ ス,その他の材料を回収して再利用している。過去10年 間にわたる大規模製造に移行する中で、モジュールリサイ クルを保証し、その基金も設立している<sup>36)</sup>。

#### 7. むすび

本稿では、「group-Vドーピング」をキーワードとして 現在のCdTe太陽電池開発について紹介した。現在の group-Vドーピングの課題である低いドーピング活性化 率の原因について、これまで理論計算からAXセンター によるキャリア補償プロセスが支持されてきた。本稿では、 XFH 測定を中心とした実験からAsドーパントに起因す る点欠陥を直接観察し、Ascdドナー欠陥とVcd-Ascdアク セプター複合欠陥の存在と欠陥準位を決定し、これらの欠 陥が自己キャリア補償と低いドーピング活性化率に影響を 及ぼすことを明らかにした。

First Solar 社は,量産化を視野に入れて制御しやすい As 元素をドーパントとした CdTe 薄膜多結晶太陽電池に おいて変換効率22.3%が達成されている<sup>37)</sup>。しかしなが ら,この最新の研究成果においても数%のドーピング活性 化率が課題である。先述の我々の研究では活性化率は少な くとも50%まで達成している。したがって,この課題は CdTe の材料としての本質的な制限ではなく,今回明らか となった点欠陥の知見を利用した更なる研究開発により, 変換効率25%が実現出来ると期待している。具体的な技 術例として,我々は Cd 蒸気によるアニーリングと高温か らの急冷処理によって Ascd ドナー欠陥を抑制している。

Group-Vドーピング以外に現在期待されている技術は, CdTeSe 合金化が挙げられる。CdSe と混晶する事でバン ドギャップを1.4-1.7 eV まで制御できるため<sup>38)</sup>, バッフ ァ層との界面側を合金化することでデバイス特性,特に電 流密度を向上させる<sup>39,40)</sup>。これは CuInGaSe<sub>2</sub> (CIGS) 太 陽電池で実証されている In/Ga 比を制御した傾斜伝導帯 による効果と同じであると考えられており<sup>41)</sup>, CdTeSe 中 のバンドプロファイルの最適化が現在活発に行われている。 Se 合金化は group-Vドーピングや Cd-rich 組成と同様に 高効率化に必要な技術であり,相乗効果が期待出来る。本 稿では, CdTe という太陽電池吸収材料に関した技術につ いて述べたが, CdS バッファ層に代わる新たな MgZnO バッファ 層<sup>42)</sup>や group-Vドーピングした ZnTe 裏面電 極<sup>43)</sup>といったデバイスに関する技術開発も重要な課題で ある。

本稿で説明した技術はまだまだ開発が始まったばかりで 入り込む余地がたくさんある。欧米がリードしている分野 であるが、1990年代までは松下電器産業(現パナソニッ ク)が日本から世界の CdTe 太陽電池開発をリードしてお り、当時のワールドレコードを有し、モジュールの製造ま で成功している背景がある<sup>44)</sup>。我々も高品質な CdTe 単 結晶成長とそれを用いた基礎研究から高効率化へアプロー チしている。本稿をお読みいただいた読者が興味を持って いただければ幸甚である。

#### 謝辞

本研究は、林好一教授(名古屋工業大学),木村耕治助 教(名古屋工業大学),Su-Huai Wei 教授(Beijing Computational Science Research Center), Michael Scarpulla 准教授(ユタ大学),Darius Kuciauskas 博士(NREL)と の共同研究であり、共同研究者に感謝します。本稿を執筆 するにあたりご助言いただいた西岡賢祐教授(宮崎大学), 吉野賢二教授(宮崎大学)に感謝します。本研究における XFH 測定は,SPring-8の一般研究課題(2020A1207)の もとにビームライン BL13XUで実施され、田尻寛男博士 (高輝度光科学研究センター)に技術支援を受けたことを 感謝します。本研究の一部は、日本学術振興会海外特別研 究員制度、科学研究費補助金20K15221、2022年度泉科学 技術振興財団(2022J048)の助成の下に行われたもので あり、感謝の意を表します。

#### 参考文献

- 1) S. H. Wei and S. B. Zhang: Phys. Rev. B 66, 155211 (2002).
- 2) J. H. Greenberg: J. Crystal Growth 161, 1 (1996).
- J. Ma, D. Kuciauskas, D. Albin, R. Bhattacharya, M. Reese, T. Barnes, J. V. Li, T. Gessert and S. H. Wei: Phys. Rev. Lett. 111, 067402 (2013).
- D. Kuciauskas, P. Dippo, A. Kanevce, Z. Zhao, L. Cheng, A. Los, M. Gloeckler and W. K. Metzger: Appl. Phys. Lett. 107, 243906 (2015).
- C. R. Corwine, A. O. Pudov, M. Gloeckler, S. H. Demtsu and J. R. Sites: Sol. Energy Mater. Soll. Cells 82, 481 (2004).
- R. Triboulet and P. Siffert: CdTe and Related Compounds; Physics, Defects, Heteroand Nano-structures, Crystal Growth, Surfaces and Applications Part I (Elsevier, 2009).
- A. Nagaoka, K. B. Han, S. Misra, T. Wilenski, T. D. Sparks and M. A. Scarpulla: J. Crystal Growth 467, 6 (2017).
- A. Nagaoka, D. Kuciauskas and M. A. Scarpulla: Appl. Phys. Lett. 111, 232103 (2017).
- A. Nagaoka, D. Kuciauskas, J. McCoy and M. A. Scarpulla: Appl. Phys. Lett. 112, 192101 (2018).
- A. Nagaoka, K. Nishioka, K. Yoshino, R. Katsube, Y. Nose, T. Masuda and M. A. Scarpulla: Appl. Phys. Lett. 116, 132102 (2020).
- F. J. Espinosa, J. Mustre de Leon, M. Zapata-Torres, R. Castro-Rodriguez, J. L. Peña, S. D. Conradson and N. J. Hess: Phys. Rev. B 55, 7629 (1997).
- 12) F. J. Espinosa, J. Mustre de Leon, S. D. Conradson, J. L. Peña and M. Zapata–Torres: Phys. Rev. Lett. 83, 3446 (1999).
- 13) F. J. Espinosa, J. Mustre de Leon, S. D. Conradson, J. L. Peña and M. Zapata–Torres: Phys. Rev. B 61, 7428 (2000).
- 14) G. L. Burton, D. R. Diercks, O. S. Ogedengbe, P. A. R. D. Jayathilaka, M. Edirisooriya, T. H. Myers, K. N. Zaunbrecher, J. Moseley, T. M. Barnes and B. P. Gorman: Sol. Energy Mater. Sol. Cells 182, 68 (2018).
- 15) G. Kartopu, O. Oklobia, D. Turkay, D. R. Diercks, B. P. Gorman, V. Barrioz, S. Campbell, J. D. Major, M. K. Al Turkestani, S. Yerci, T. M. Barnes, N. S. Beattie, G. Zoppi, S. Jones and S. J. C. Irvinea: Sol. Energy Mater. Sol. Cells 194, 259 (2019).
- 16) J. J. Barton: Phys. Rev. Lett. 67, 3106 (1991).
- T. Matsushita, T. Muro, F. Matsui, N. Happo, S. Hosokawa, K. Ohoyama, A. Sato-Tomita, Y. C. Sasaki and K. Hayashi: J. Phys. Soc. Jpn. 87, 061002 (2018).
- 18) K. Hayashi, N. Happo, S. Hosokawa, W. Hu and T. Matsushita: J. Phys.: Condens. Matter. 24, 093201 (2012).
- 19) First Solar Press Release, "American Solar: First Solar to Invest up to \$1.1 Billion in Fifth US Manufacturing Facility, Adding 3.5 GW of Nameplate Capacity in 2026, Jul. 2023." Accessed: Aug. 8, 2023. https://investor.firstsolar.com/ news/news-details/2023/American-Solar-First-Solar-to-Invest-up-to-1.1-Billion-in-Fifth-US-Manufacturing-Facility-Adding-3.5-GW-of-Nameplate-Capacity-in-2026 / default.aspx.
- 20) M. A. Green, E. D. Dunlop, M. Yoshita, N. Kopidakis, K. Bothe, G. Siefer and X. Hao: Prog. Photovolt. Res. Appl. 31, 651 (2023).

- 21) First Solar Press Release, "First Solar Passes \$1 Per Watt Industry Milestone, Feb. 2009." Accessed: Aug. 8, 2023.
- 22) H. M. Wikoff, S. B. Reese and M. O. Reese: Joule 6, 1710 (2022).
- 23) J. Britt and C. Ferekides: Appl. Phys. Lett. 62, 2851 (1993).
- 24) W. Shockley and H. J. Queisser: J. Appl. Phys. 32, 510 (1961).
- 25) J. M. Burst, J. N. Duenow, D. S. Albin, E. Colegrove, M. O. Reese, J. A. Aguiar, C. S. Jiang, M. K. Patel, M. M. Al-Jassim, D. Kuciauskas, S. Swain, T. Ablekim, K. G. Lynn and W. K. Metzger: Nat. Energy 1, 16015 (2016).
- 26) G. Kartopu, O. Oklobia, D. Turkay, D. R. Diercks, B. P. Gorman, V. Barrioz, S. Campbell, J. D. Major, M. K. Al Turkestani, S. Yerci, T. M. Barnes, N. S. Beattie, G. Zoppi, S. Jones and S. J. C. Irvinea: Sol. Energy Mater. Sol. Cells 194, 259 (2019).
- 27) P. M. Mooney: J. Appl. Phys. 67, R1 (1990).
- 28) D. J. Chadi: Phys. Rev. B 59, 15181 (1999).
- 29) E. Colegrove, J. H. Yang, S. P. Harvey, M. R. Young, J. M. Burst, J. N. Duenow, D. S. Albin, S. H. Wei and W. K. Metzger: J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 075102 (2018).
- 30) D. Krasikov and I. Sankin: Phys. Rev. Mater. 2, 103803 (2018).
- 31) I. Chatratin, B. Dou, S. H. Wei and A. Janotti: J. Phys. Chem. Lett. 14, 273 (2023).
- 32) S. R. Kavanagh, A. Walsh and D. O. Scanlon: ACS Energy Lett. 6, 1392 (2021).
- 33) V. Fthenakis, C. Athias, A. Blumenthal, A. Kulur, J. Magliozzo and D. Ng: Sustain. Energy Rev. 123, 109776 (2020).
- 34) P. Sinha, M. Fischman, J. Campbell, G. C. Lee and L. S. Lim: IEEE 43rd photovolt. Spec. Conf. 3587 (2016).
- 35) Assessing Fire Risks in Photovoltaic Systems and Developing Safety Concepts for Risk Minimization, Energy. gov. accessed: Aug. 8, 2023 https://www.energy.gov/eere/solar/ downloads / assessing-fire-risks-photovoltaic-systems-anddeveloping-safety-concepts-risk.
- M. A. Scarpulla, B. McCandless, A. B. Phillips, Y. Yan, M. J. Heben, C. Wolden, G. Xiong, W. K. Metzger, D. Mao, D. Krasikov, I. Sankin, S. Grover, A. Munshi, W. Sampath, J. R. Sites, A. Bothwell, D. Albin, M. O. Reese, A. Romeo, M. Nardone, R. Klie, J. M. Walls, T. Fiducia, A. Abbas and S. M. Hayes: Sol. Energy Mater. Sol. Cells 255, 112289 (2023).

- 37) R. Mallick, X. Li, C. Reich, X. Shan, W. Zhang, T. Nagle, L. Bok, E. Bicakci, N. Rosenblatt, D. Modi, R. Farshchi, C. Lee, J. Hack, S. Grover, N. Wolf, W. K. Metzger, D. Lu and G. Xiong: IEEE J. Photovolt. 13, 510 (2023).
- 38) M. Lingg, S. Buecheler and A. N. Tiwari: Coating 9, 520 (2019).
- 39) J. D. Poplawsky, W. Guo, N. Paudel, A. Ng, K. More, D. Leonard and Y. Yan: Nat. Commun. 7, 12537 (2016).
- 40) T. A. M. Fiducia, B. G. Mendis, K. Li, C. R. M. Grovenor, A. H. Munshi, K. Barth, W. S. Sampath, L. D. Wright, A. Abbas, J. W. Bowers and J. M. Walls: Nat. Energy 4, 504 (2019).
- 41) A. Chirilă, S. Buecheler, F. Pianezzi, P. Bloesch, C. Gretener, A. R. Uhl, C. Fella, L. Kranz, J. Perrenoud, S. Seyrling, R. Verma, S. Nishiwaki, Y. E. Romanyuk, G. Bilger and A. N. Tiwari: Nat. Mater. **10**, 857 (2011).
- 42) A. H. Munshi, J. M. Kephart, A. Abbas, T. M. Shimpi, K. L. Barth, J. M. Walls and W. S. Sampath: Sol. Energy Mater. Soll. Cells 176, 9 (2018).
- 43) O. Oklobia, G. Kartopu and S. J. C. Irvine: Materials 12, 3706 (2019).
- 44) NREL homepage, "Best Research-Cell Efficiency Chart & Champion Photovoltaic Module Efficiency Chart." Accessed: Aug. 8, 2023. https://www.nrel.gov/index.html.

#### 著者紹介

#### 永岡 章

宮崎大学 准教授 E-mail: nagaoka.akira.m0 @ cc.miyazakiu.ac.jp

専門:結晶学,再生可能エネルギー,固体 物理

#### [略歴]

2014年3月宮崎大学大学院農学工学総合 研究科物質・情報工学専攻博士課程修了, 博士(工学)。2013年4月~2018年10月日 本学術振興会特別研究員DC2(宮崎大学), PD(京都大学),海外特別研究員(ユタ大 学)を経て,2018年11月より宮崎大学工 学部環境・エネルギー工学研究センター助 教,2021年4月より現職。

# Direct observation of point defects in group–V doped CdTe by X–ray fluorescence holography

Akira NAGAOKA Faculty of Engineering, University of Miyazaki, Miyazaki 889–2192, Japan

Abstract Control of the electronic defect populations in CdTe by the group–V element doping is the most promising current strategy for maximizing acceptor doping. In this paper, we will summarize some recent results of the direct observation of As dopant related point defect by the X-ray fluores-cence holography (XFH) technique that contributed to a better understanding of the group–V doping process in CdTe. We will also review some of the topics that are important for CdTe photovoltaic.

